PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-250583

(43) Date of publication of application: 08.11.1991

(51)Int.Cl.

H05B 33/22

(21)Application number: **02-045717**

(71)Applicant: IDEMITSU KOSAN CO LTD

(22)Date of filing:

28.02.1990

(72)Inventor: HOSOKAWA CHISHIO

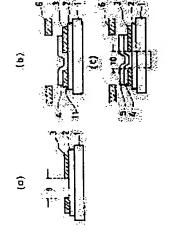
KUSUMOTO TADASHI

(54) ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PURPOSE: To offer an EL element having uniform light emitting surface and excellent pattern accuracy by providing a non-light emission element part equipped with an inter-layer insulating film formed through pattern processing between a lower electrode and its mating electrode.

CONSTITUTION: A lower electrode 2 is formed on a base board 1 by means of evaporation process, and thereover an inter-layer insulating film 3 is formed which has undergone patterning so that the EL element formation part becomes an opening 9. To secure a lower electrode takeout position 11, an evaporation mask 6 is put on the lower electrode except the opening and its surrounding, and an organic multi-layer part 4 incl. a light emission layer is formed by means of evaporation. While the evaporation mask 6 is left in place, a mating electrode 5 is evaporated fast on this organic multi-layer part 4 incl.



light emission layer. Thereby an EL element is accomplished, which is equipped with a light emission element part 10 having good pattern accuracy.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出頭公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-250583

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号 8815-3K ❸公開 平成3年(1991)11月8日

H 05 B 33/22

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全10頁)

図発明の名称 エレクトロルミネツセンス素子及びその製造方法

②特 願 平2-45717

②出 願 平2(1990)2月28日

@発明者 細川 地 潮 @発明者 楠 本 正 千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内 千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

⑦出 願 人 出光興産株式会社 ⑭代 理 人 弁理士 大 谷 保

明細書

1. 発明の名称

エレクトロルミネッセンス素子及びその製造 方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1)基板に設けられた下部電極、発光層を含む 有機多層部及び対向電極からなる素子を発光素子 部分として含むエレクトロルミネッセンス素子に おいて、下部電極と対向電極との間に、パターン 加工された層間絶縁膜を存在させた非発光素子部 分を保有することを特徴とするエレクトロルミネ ッセンス素子。
- (2)基板に設けられた下部電極上に層間絶縁膜 をパターン加工にて膜付けした後、形成された層 間絶縁膜の閉口部に発光層を含む有機多層部およ び対向電極を形成する工程を行うことを特徴とす るエレクトロルミネッセンス素子の製造方法。
- (3)発光層を含む有機多層部を、蒸着法により 形成する請求項2の製造方法。
- (4) 対向電極を、蒸着法あるいはスパッタリン

グ法により形成する請求項2の製造方法。

- (5) 層間絶縁膜としてSiO₂層のエッチング加工によるパターン加工の際、反応性イオンエッチング方法を用いることを特徴とする請求項2の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はエレクトロルミネッセンス素子及びその 製造方法に関し、群しくは層間に絶縁膜を存在させ てなるパターン精度が良好で発光面の均一性が高い エレクトロルミネッセンス素子、及びそれを簡易な 工程で効率良く製造する方法に関する。

〔従来の技術及び発明が解決しようとする課題〕

エレクトロルミネッセンス素子(以下EL素子という)は、自己発光のため視認性が高く、また完全固体素子であるため耐衝撃性に優れるという特徴を有しており、各種の表示装置における発光素子等の利用が試みられている。特に有機EL素子は陰極/発光層/正孔注入層/隔極,陰極/電子往入層/発光層/隔極,陰極/電子注入層/発

光層/正孔注入層/陽極/陽極/発光層/電子注入層/陽極/等の構成のものが開発されている。これらは、(1)低電圧を印加するだけで発光を表表の発光が得られる、(3)多色表示が可能であるなどの優れた特性を有しており、発光材料、電荷注入層、電極材料等の研究が盛んに行われている(「アプライド・フィズィクス・レターズ」第51巻、913頁(1987年);「アプライド・フィズィクス・レターズ」第55巻、1489頁(1989年);「ジャーナル・オブ・アプライド・フィズィクス」第65巻、3610頁(1989年))。

従来、有機BL素子を作製するにあたっては、 素子の対向電極はマスクを基板上にかけ発光素子 形成部分に電極を蒸着する方法により製造されて いるが、蒸着の廻り込みにより対向電極のパター ン精度が悪くなるという問題があった。また、有 機層を形成する際のマスクと、対向電極を形成す る際のマスクが異なるため、マスク交換機構を持 たない通常の蒸着装置においては、対向電極形成

設けたBL素子が、上記目的が達成できることを. 見出した。本発明はかかる知見に基いて完成した ものである。

すなわち本発明、は基板に設けられた下部電極、 発光層を含む有機多層部及び対向電極からなる発 光素子部分を含むEし素子において、下部電極と 対向電極との間に、パターン加工された層間絶縁 膜を存在させた非発光素子部分を保有することを 特徴とするEし素子を提供するものである。また 本発明は、基板に設けられた下部電極上に層間絶 縁膜をパターン加工にて膜付けした後、形成を 移り、形成する工程を行うことを特徴 とするEし素子の製造方法をも提供するものである。

本発明のEL素子は、素子の基板上に形成される下部電極(陽極あるいは陰極)、発光層を含む 有機多層部及びその上に形成される対向電極(下 部電極が陽極である場合は陰極であり、陰極であ る場合は陽極である。)からなる構成を発光素子 前に一度真空を破り、真空槽を閉けマスク交換を 行ったり、マスクを設置する必要があり、工程が 複雑である。この場合、有機層と対向電極の界面 が汚染され、均一性等の良好なEL素子を得るこ とが困難であった。

さらに、有機Eし素子において、陰極にマグネシウムと第二金属系の合金または混合物の電極を 二元蒸着法により形成し使用することが多いが、 これらを対向電極に使用した場合電極を蒸着させる際、廻り込みによるダレ部分を生じる。そのため、マグネシウムと第二金属系の廻り込みの程度が異なることから、この部分の組成が対向電極面内とずれるため、発光の均一性が損なわれるという問題があった。

〔課題を解決するための手段〕

そこで、本発明者らは、上記の従来の技術の問題点を解決し、パターン精度の優れた発光面の均一なBL素子を、マスク交換等の操作を最小限度でしか必要としない工程で製造する方法を開発すべく鋭意研究を重ねた。その結果、層間絶縁膜を

この層間絶縁膜としては、絶縁体である材料からなる膜であれば、特に制限はなく種々のものが使用できる。具体的には無機物としては、SiOz. SizNa, A & Oz等の酸化物、窒化物などが挙げられ、有機物としてはボリイミド等の高分子が挙げられる。これらの材料を用いて製膜するには、

通常無機物の場合、蒸着法、スパッタリング法、 プラズマCVD法などの方法で行われ、また有機 物の場合、スピンコート法、キャスト法、LB法 などの方法で行われる。

また、本発明において層間絶縁膜は、少なくとも1MV/cmの電界強度に耐えうるものであることが好ましい。1MV/cmより耐圧の低い材料を

ちなみに、この層間絶縁膜は、従来から、対向 電極上に素子を封止するために形成される封止膜 とは、根本的に機能の異なるものであるとを付言 しておく。

本発明において E L 素子の基板としては、透明性を有するものが好ましく、一般にガラス、透明プラスチック、石英等が充当される。厚さについては素子の使用目的などにより適宜選定される。

用いた場合、リーク電流により素子の配線が破断するなどの問題を生じることがある。通常、スパッタリング法又はCVD法により形成されるSiOェ層、YェOェ層、スピンコート法で形成されたポリィミド層などは充分な電界強度を有しており、好適に利用できる。

また、腰の厚さは特に制限はないが、通常は 1000人~5μmである。1000人未満であると、通常有機BL素子に使用される駆動電圧3~20Vで下部電極と対向電極間の絶縁破壊,リーク電流等の好ましくない事態が生じる。膜の厚さが5μmを越えると絶縁膜閉口部端の断寒部分で対向電極の断線が生じ好ましくない。膜厚を呼くする場合、断線を防ぐためには、断差部分を斜めにする、いわゆるテーパー加工を行うと良い。

本発明のEL素子において、層間絶縁膜として 黒色のものまたは濃色のものを使用すると、より 発光素子のコントラストが上昇して好ましい。こ のような例には黒色色素(カーボンブラック等) を混入したポリイミド等がある。

また、電極(陽極,隆極)としては、金,アルミニ ウム、インジウム、マグネシウム、網、 銀などの 金属,これらの合金、混合物、特開昭63-295695号公報に関示されている合金または 混合物電極、インジウムチンオキサイド(酸化イ ンジウムと酸化鍋の混合酸化物;ITO),SnOz. ZnO等の透明電極等が挙げられる。これらの中 で素子の駆動電圧を低くできるため、特開昭63 - 2 9 5 6 9 5 号公報に関示されている合金また は混合物電極、ITO,SnOz,ZnO等の透明電 極が好ましい。なお陽極には、仕事関数の大きい 金属または電気伝導性化合物が好適であり、また 陰極には、仕事関数の小さい金属または電気伝導 性化合物が好適である。これらの電極は、少なく とも一方が透明あるいは半透明であると、発光を 透過し取り出す効率が良いため好ましい。電極の 厚さは遺常、EL素子において行われる範囲で遺 宜決定されるが、一般に10mm~1μm、特に 200 n m以下が発光の透過率を高める場合は好 ましい。

なお、下部電極及び対向電極はいずれが陽極で あっても陰極であってもよい。また、下部電極は 通常スパッタリング法、蒸着法、スクリーン印刷 法などにより、対向電極はスパッタリング法、蒸 着法等により形成される。また、下部電極がパタ ーンニングされたものであってもよい。

さらに発光層を含む有機多層部とは、EL素子の発光に必要な有機層であって、具体的には発光層、発光層/正孔注入層、電子注入層/発光層/ 電子注入層/発光層/正孔注入層等の構成のものが挙げられる。ここで発光層は、以下の三つの機能を併せ持つものである。即ち、

①注入機能

電界印加時に、陽極又は正孔注入輸送層より 正孔を注入することができ、陰極又は電子注 入輸送層より電子を注入することができる機 能

②輸送機能

注入した電荷(電子と正孔)を電界の力で移動 させる機能

ピレン、骨格を含む縮合環発光材料、特開昭59 - 194393号公報に記載のオキサジアゾール, オキサチアゾール系蛍光増白剤, 特開昭63-295695号公報記載の金属キレート化オキサ ノイド化合物、特願平1-009995号明細書 にあるクマリン系化合物等の蛍光材料、特顧昭 63-313932号明細書, 特開平1-029681号明細書。同1-054957号明 細書,同1-068387号明細書,同1-068388 号明細書、同1-067448 号明 細書、同1~075035号明細書にあるスチル ベン系発光材料、アプライド フィズィクスレタ ーズ第55巻1487頁(1989年) 等に記載 のあるスチリルアミン系化合物、テトラフェニル ブタジエン、テトラフェニルシクロペンタジエン, テトラフェニルエチレン及びポルフィリン等々で ある。

また、本発明のEL素子では、発光層を含む有 機多層に正孔注入層や電子注入層は必ずしも必要 ではないが、これらの層があると、発光性能が一

③発光機能

電子と正孔の再結合の場を提供し、これを発 光につなげる機能

但し、正孔の注入されやすさと電子の注入され やすさに違いがあってもよく、また正孔と電子の 移動度で表わされる輸送能に大小があってもよい が、どちらか一方の電荷を移動することが好まし い。

このような条件を満たす材料であって、所望の 発光が得られるものを適宜使用することができる。 その膜厚は、特に制限はなく適宜状況に応じて選 定すればよいが、通常は5nm~5μm程度とす ればよい。また、各種のフィルター層を素子発光 面に面して設けることもできる。

また、多色のEL素子の場合は発光層の発光材料は一種類には限定されず、発光素子形成部分に各々異なる所望の発光色を発光する発光材料を使用することができる。ここで、発光材料としては公知の様々なものを充当できるが、例えばペリレン、アントラセン、ナフタレン、フェナンスレン、

段と向上する。ここで、正孔注入層は、正孔伝達 化合物(正孔注入材料)よりなり、陽極より注入さ れた正孔を、発光層に伝達する機能を持つ。この 層をEL素子の陽極と発光層間に挟むことにより 低電圧でより多くの正孔が発光層に注入され、素 子の輝度は向上する。

ここで用いられる正孔注入層の極端に出てのは、他のでは、では、これた二個の電極を正れた出ででは、他のでは、一般を主に、ないでは、一般を主に、ないでは、一般を主に、ないでは、一般を主に、ないでは、一般を主に、ないでは、一般を主に、ないでは、一般を主に、ないでは、一般を主に、ないでは、一般を主に、ないでは、一般を主に、ないでは、一般を主に、ないでは、一般を表し、は、一般を表し、に、ないでは、一般を表し、は、一般を表し、は、一般を表し、は、一般を表し、一般

正孔の電荷輸送材として用いられている各種化合 物があげられる。

このような電荷輸送材として以下のような例があげられる。

①米国特許第3112197号明細書等に記載されているトリアゾール誘導体、

②米国特許第3189447号明細書等に記載されているオキサジアゾール誘導体、

③特公昭37-16096号公報等に記載されているイミダゾール誘導体、

③米国特許第3615402号、同38209889号、同3542544号明細書や特公昭45-555号、同51-10983号公報さらには特開昭51-93224号、同55-17105号、同56-4148号、同55-108667号、同55-156953号、同56-36656号公報等に記載されているポリアリールアルカン誘導体、

⑤米国特許第3180729号, 同4278746 号明細書や特開昭55-88064号, 同5588065号、同49-105537号、同55-51086号、同56-80051号、同56-88141号、同57-45545号、同54-112637号、同55-74546号公報等に記載されているピラゾリン誘導体およびピラゾロン誘導体

⑥米国特許第3615404号明細書や特公昭 51-10105号,同46-3712号,同 47-25336号公報さらには特開昭54-53435号,同54-110536号,同54 -119925号公報等に記載されているフェニレンジアミン誘導体、

⑦米国特許第3567450号、同3180703
号、同3240597号、同3658520号、同4232103号、同4175961号、同4012376号明細書や特公昭49-35702
号、同39-27577号公報さらには特開昭
55-144250号、同56-119132号、同56-22437号公報、西独特許第1110518
号明細書等に記載されているアリールアミン誘導

体、

⑧米国特許第3526501号明細書等に記載されているアミノ置換カルコン誘導体、

⑨米国特許第3257203号明細書等に記載されているオキサゾール誘導体、

動特開昭56-46234号公報等に記載されているスチリルアントラセン誘導体、

⑪特開昭54−110837号公報等に記載されている

⊕特開昭54-110837号公報等に記載されているフルオレノン誘導体、

②米国特許第3717462号明細書や特別昭 54-59143号,同55-52063号,同 55-52064号,同55-46760号,同 55-85495号,同57-11350号,同 57-148749号公報等に記載されているヒ ドラゾン誘導体、

(3) 特開昭 6 1 - 2 1 0 3 6 3 号,同 6 1 - 2 2 8 4 5 1 号,同 6 1 - 1 4 6 4 2 号。同 6 1 - 7 2 2 5 5 号,同 6 2 - 4 7 6 4 6 号,同 6 2

-36674号、同62-10652号、同62 -30255号、同60-93445号、同60 -94462号、同60-174749号、同 60-175052号公報等に記載されているス チルベン誘導体などを列挙することができる。

さらに特に好ましい例としては、特開昭63-295695号公報に開示されているホール輸送 層としての化合物(芳香族三級アミン)や正孔注入 帯としての化合物(ポルフィリン化合物)をあげる ことができる。

さらに特に正孔伝達化合物として好ましい例は、 特開昭 5 3 - 2 7 0 3 3 号公報。同 5 4 -5 8 4 4 5 号公報。同 5 4 - 1 4 9 6 3 4 号公報。 同 5 4 - 6 4 2 9 9 号公報。同 5 5 - 7 9 4 5 0 号公報。同 5 5 - 1 4 4 2 5 0 号公報。同 5 6 -1 1 9 1 3 2 号公報。同 6 1 - 2 9 5 5 5 8 号公 報。同 6 1 - 9 8 3 5 3 号公報及び米国特許第 4 1 2 7 4 1 2 号明細書等に開示されているもの かある。それらの例を示せば次の如くである。

特開平3-250583(6)

これらの正孔伝達化合物から正孔注入層を形成 するが、この正孔注入層は一層からなってもよく、 あるいは上記一層と別種の化合物を用いた正孔注 入層を積層してもよい。

一方、電子注入層は電子を伝達する化合物より なる。電子注入層を形成する電子伝達化合物(電 子注入材料)の好ましい例としては、

などのニトロ置換フルオレノン誘導体、

②特開昭57-149259号, 同58-55450号、同63-104061号公報等に 記載されているアントラキノジメタン誘導体、

③Polymer Preprints, Japan Vol. 37, No.3 (1988), で衷わされる化合物、 p.681等に記載されている

などのジフェニルキノン誘導体、

キシド誘導体、

⑤J. J. APP1. Phys., 27, L 269(1988)等に記載 されている

⑥特開昭60-69657号、同61-143764号、同61-148159号公報等に記載されているフレオレニリデンメタン誘導体、の特開昭61-225151号、同61-233750号公報等に記載されているアントラキノジメタン誘導体及びアントロン誘導体、
 ⑧アプライド フィズィクスレターズ第55巻1489頁(1989年)で開示されているー数式

O N − N − C (C H 3) 3

で表わされる化合物及び類似のオキサジアゾール 誘導体などをあげることができる。

本発明のE L 素子の発光層を含む有機多層部は 上述の如き層からなるものであり、その機能から 正孔注入層は陽極と発光層の間に、電子注入層は 陰極と発光層の間に設けるものである。

以上の構成よりなる本発明のEL素子は直流を加える場合、陽極を+、陰極を-の極性として、 電圧3~40Vを印加すれば絶縁膜が形成されていない部分のみが精度良く発光する。逆の極性で

ものにさらに発光層を含む有機多層部を形成する。 ここで発光層を含む有機多層部は、蒸着法により 通常形成されるが、下部電極の取り出し位置を確 保するため落着マスクなどのマスクを用い、下部 電極上にかけて蒸着を行う。したがって、上記開 口部の上に有機多層部が形成される。有機多層部 中に正孔注入層、電子注入層を形成する場合、下 部電極が陽極の場合には正孔注入層/発光層。正 孔注入層/発光層/電子注入層の構成とし、下部 電極が陰極の場合には電子注入層/発光層、電子 往入暦/発光暦/正孔往入層の構成とすべきであ る。なお、蒸着にあたっての条件は、使用する発 光層の有機化合物の種類、膜厚等により異なるが、 一般にボート加熱温度50~400℃、真空度 10-5~10-3Pa, 蒸着速度0.01~50nm /秒、基板温度-50~300℃、膜厚5nmな いし5μmの範囲で適宜選択することが好ましい。

次いで、本発明においてこの発光層を含む有機 多層部を形成した上に対向電極を形成し、E.L.素 子が得られる。通常対向電極の形成は蒸着法で行 電圧を印加しても電流は流れず発光しない。また、 交流や任意のパルス電圧を印加することもでき、 この場合陽極に+。陰極に一のパイアスの状態の ときのみ発光する。

本発明におけるEL素子は、次の如き方法にて 効率良く製造される。

次いで、本発明の方法では、上記の如き下部電 極上にパターン加工をした層間絶縁膜を形成した

われ、発光層合む有機多層部を形成した際の真空 度で、また同様の蒸着マスクを使用して行うこと ができる。従来法においては、発光材料層の形成 に使用される蒸着マスクと対向電極の形成に使用 される蒸着マスクは異なるため、この工程でマス クの交換が必要で作成面の汚染が問題であったが、 本発明の方法ではこのような問題がなく、良質の 素子を製造することができる。

次に、本発明のBL素子の製造方法と第1図に で、て説明のBL素子の製造板1の上にに発生を第1図に を2を蒸着により形成し、さらにその上にに発光ング と3を形成し、さららいの上にに発光ング と4を形成したものの断でを形成のの形ででである。 ででは、第1図の11)を確認が、下である。 では、第1図のの11)を確認が、下である。 では、第1図のの11)を確認が、下で、第二では、 を3を形成では、では、 では、第二ののが、 を3を第二のでは、 を3を第二のでは、 を3を第二のでは、 を3を第二には、 を3を第二に、 より好ましい。得られたものの断面図を第1図(ロ)に示す。続いて、同一の嘉着マスク6を設置したまま発光層を含む有機多層部4の上に対向電極5を蒸着することにより、本発明のEL素子が製造される。このEL素子の断面図を第1図(ロに示す。本発明のEL素子は、第1図(ロにおける開口部9に、第1図(ロにおける発光素子部分10がパターン精度が良く形成される。

なお、多色 P L 素子を製造する場合は、層間絶 縁度において形成される各関口部に、所層を発光可能な材料を使用した発光層を発光ではな材料を使用した発光層をそて能なする。はで、第2図に従充のの上に下部電極2を表でのの上に下部電極2を表で、多色 P L 表示のように、かいて、発光素子形成部を関口部の上にしたパターンとしたが関口部のある。このようにしたが関口部のある。このようにして形成する。このようにしたが関ロ部のの断面図を第2図はに示す。次いて、充着のの断面図を第2図はに示す。次いたマスク7を関口部9a及びその周辺を除いた

このような方法により前述の如き高性能のEL 素子が製造できる。但しこの場合、マスク交換が 必要であるがマスクの枚数は従来方法よりも少な くすることができる。

(実施例)

次に本発明を実施例よりさらに詳しく説明する。 実施例1

(1)層間絶縁膜の形成

7 5 m × 2 5 m × 1 m の ガラス 基板 上に I T O を蒸着法にて1000人の厚さで製膜したものを 下部電極を有する基板とした(HOYA餅製)。 この下部電極上に盛光性ポリイミドコーテイング 剤(TORAY社製、UR3140)をスピンコ ートにて、スピンナー回転数4000rpm で30 秒間かけて塗布した。次いで、オープンにて80 て、60分間の乾燥(ブリベーク)を行い、発光 パターンのフォトマスクを通して超高圧水銀灯 (10mW/cil)にて8秒間、フォトマスクとプ リベークしたポリイミドコーティング面を密着さ せてコンタクト露光を行った。この後現像液(T ORAY社製, DV-140) に35~40秒間 浸け、さらにイソプロパノール液に浸けてから15 砂間超音波処理を行った。 露光された部分のポリ イミドコーテイング剤は基板よりとれて、層間絶

緑膜であるポリイミドのパターニングが得られた。 続いて、窒素ガス雰囲気下のオーブン中で180 ℃にて30分、さらに300℃にて30分キュア して、ガラス基板/ITO/層間絶緑膜を形成し

た。層間絶縁膜の膜厚を触針膜厚計にて測定した ところ、1.2 μmであった。

(2)有機EL素子の製造

 者して正孔注入層を形成した。次にボートBに選 電し、DTVXを600人素着して発光層を形成 した。さらに、予め用意したマグネシウムを入れ ておいた抵抗加熱ボートCとインジウムを入れて おいた抵抗加熱ボートDに通電して、マグネシウム ムーインジウムの混合物電極を形成した。この際 の蒸着レート比は9:1であった。

このようにして、ガラス基板/ITO/層間絶 緑膜/正孔注入層/発光層/マグネシウムーイン ジウムの混合物電極からなる有機Eし業子を得た。

得られた有機とし素子にマグネシウムーインジウムの混合物電極を陰極、ITOを陽極として直流 5 Vを印加し、発光させた。このときの発光パターンはフォトマスクと同一のパターンであった。パターン特度を調べるため、光学顕微鏡上で素子の発光のオン、オフを行ったところ、層間絶縁膜の発光のオン、オンを行ったとが確認され、層間絶縁膜の数能が確認されるとともにパターン精度が 1 0 μm と良好であることが判明した。 また、このパターンに従う発光面は端部、面中央部の区別

層の上に設置し、これを基板ホルダーに取りつけた。次いで、実施例1と同様にしてマグネシウムーインジウムの混合物電極を形成した。このようにしてガラス基板/ITO/正孔注入層/発光層/マグネシウムーインジウムの混合物電極からなる有機BL素子を得た。

得られた有機已し素子を実施例1 (2)と同様に方法にて、パターン特度を測定したところ、最高50μm、場所により100~200μm程度であった。また、発光面端部が著しく発光面中央部と強度が異なる箇所が存在し、不均一であった。 実施例2

(1) SiOz膜による層間絶縁膜の形成

スパッタリング法により前述のITO付ガラス 基板上にSiOsを5000A膜付けした。この ときの基板温度は200℃であった。さらにマス クを前述の基板/ITO/SiOsにかけ、サム コインターナショナル社製リアクティブイオンエ ッチング装置RIE-10Nにて、CHFs をエ ッチングガスとして毎分1000 Å / min の速度 なく均一であった。以上の実施例は、有機多層部 に使用する材料及び電極材料の種類によらず、良 好なパターン精度、発光面の均一性を保証する。

比較例1

実施例1において、ガラス基板/ITOに層間 絶縁膜を形成することなく、下部電極取り出し口 を確保するためマスクをかけTPD層。DTVX 層を同様にして蒸着、積層した。さらにここで真 空槽をあけ、パターンニングされた別の蒸着用マ スクをガラス基板/ITO/TPD層/DTVX

でエッチングした。このときのガス容量は15 SCCM、 圧力 0.04 Torr、高周波出力300Wであった。 上述のマスクの閉口部のSiOzは、エッチングされ、ITO面が露出した。以上によりSiOz層の パターン加工が完了した。

(2) EL素子の作製

実施例1 (2) と同様に有機EL素子を作製し 同様な試験を行ったところ、パターン精度は20 μmと良好であることが判明した。また、やはり 発光面は均一であり良好であった。

(発明の効果)

以上の如く、本発明のE L素子は、パターン加工された層間絶縁膜を設けたことにより、パターン精度が極めて良好なものとなり、さらに従来とにて問題となった蒸着だれは生じな光で、E L で場合、本発明の方法で、E L で表現のでは、本発明の方法で、E L で表現の変化であった形成面の汚染がなく良品質の素子が製造できる。

持開平3-250583 (10)

従って、本発明のEし素子は、各種表示装置の 発光素子、デスプレイ業子等に幅広く利用するこ とができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a). (b). (c)は、本発明の単色のEL素子の製造過程の各段階における断面図を示し、第2図(a). (b). (c)は、本発明の二色のEL素子の製造過程の各段階における断面図を示す。

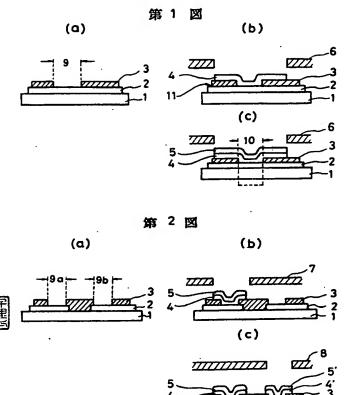
1 · · 基板, 2 · · 下部電極, 3 · · 層間絶縁膜,

4及び4'・・発光層を含む有機多層部。

5 及び 5'・・対向電極, 6, 7, 8・・蒸着マスク, 9, 9 a, 9 b・・開口部,

10・・発光素子部分, 11・・下部電極取り 出し位置

> 特許出願人 出光興産株式会社 代理人 弁理士 大 谷 保



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.